

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成18年3月30日(2006.3.30)

【公表番号】特表2002-501803(P2002-501803A)

【公表日】平成14年1月22日(2002.1.22)

【出願番号】特願2000-530139(P2000-530139)

【国際特許分類】

A 6 1 B 5/145 (2006.01)

【F I】

A 6 1 B 5/14 3 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月3日(2006.2.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図1】

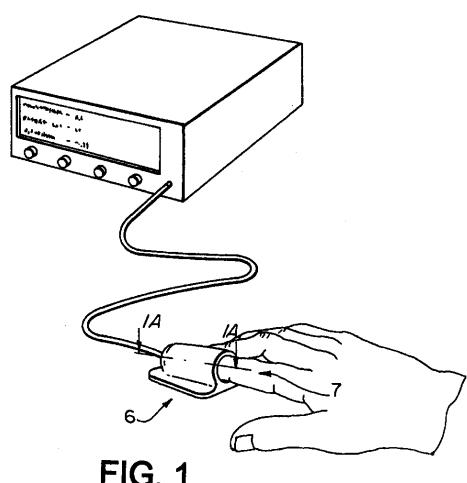


FIG. 1

【図1A】

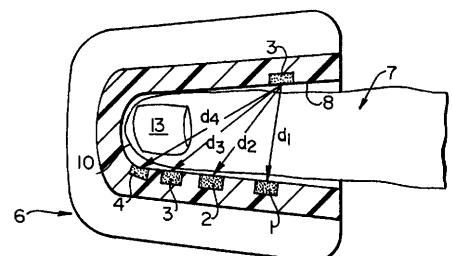


FIG. 1A

【図1B】

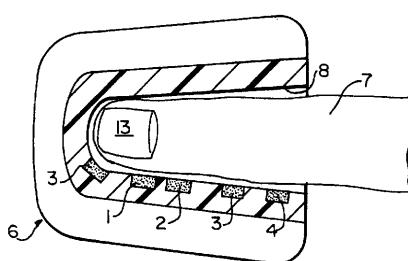


FIG. 1B

【図1C】

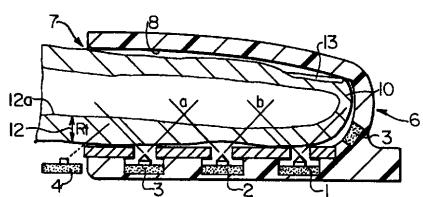


FIG. 1C

【図1D】

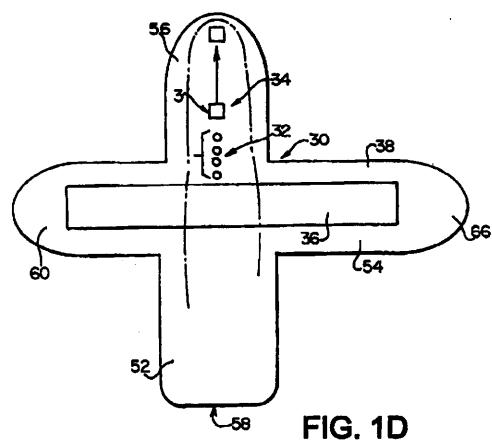


FIG. 1D

【図1E】

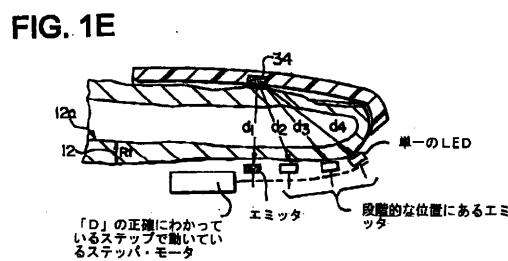


FIG. 1E

【図2】

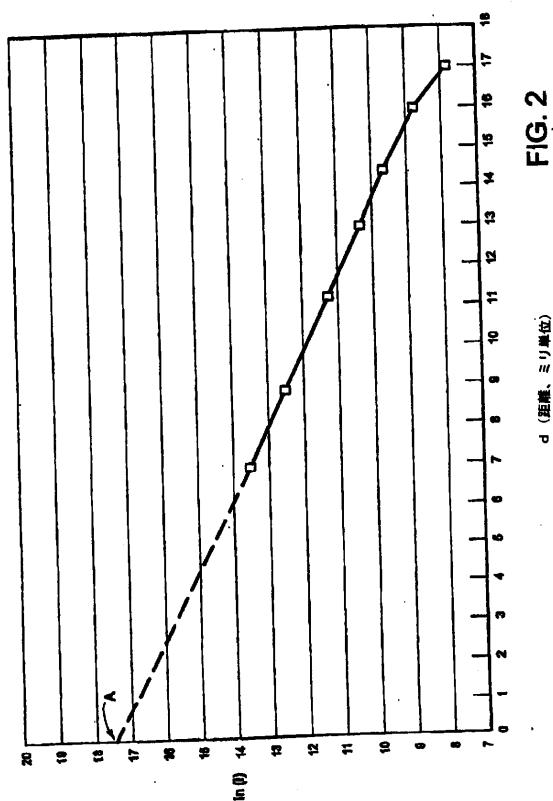


FIG. 2

 d (距離、ミリ単位)

【図3】

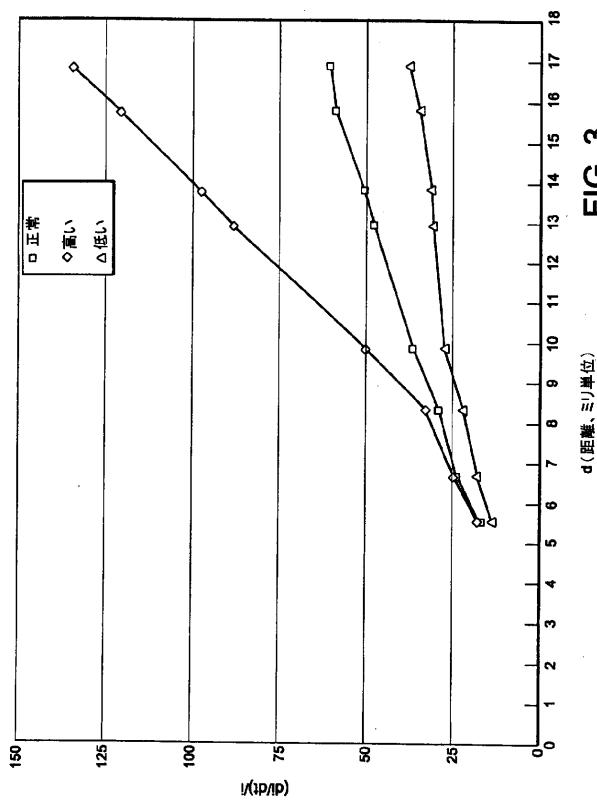


FIG. 3

 d (距離、ミリ単位)

【図4】

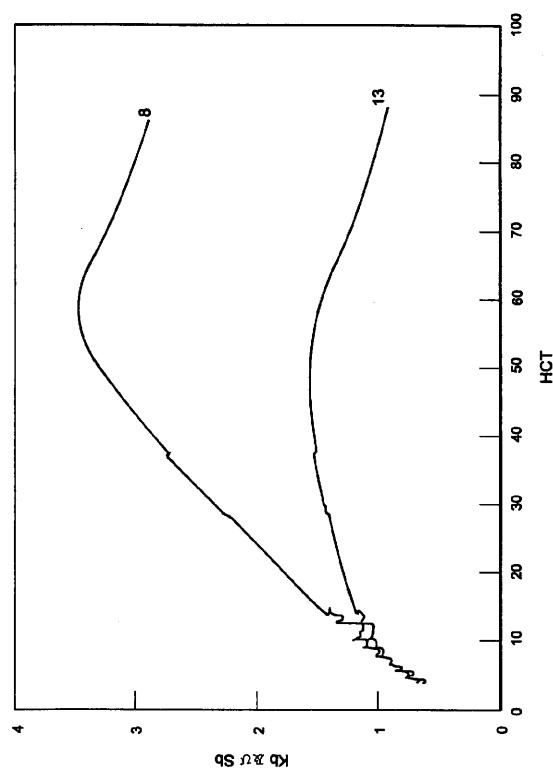
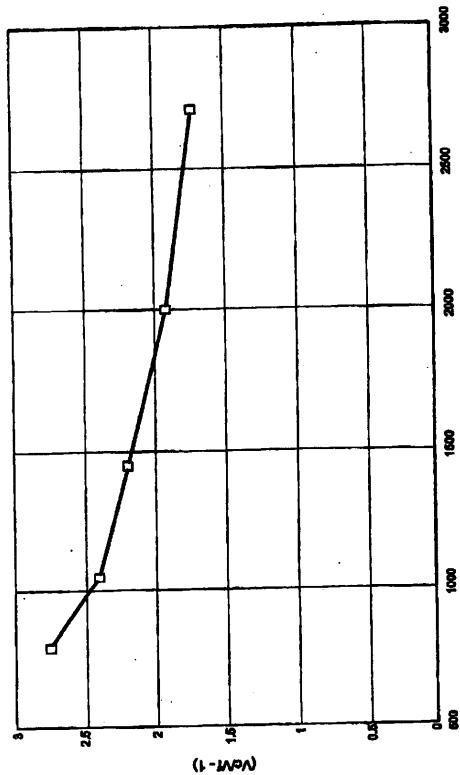


FIG. 4

Kd at 25 °C

HCT

【図5】

FIG. 5
(NOM-1) + 1.333 + 112a/P

圧力オフセット

【図6】

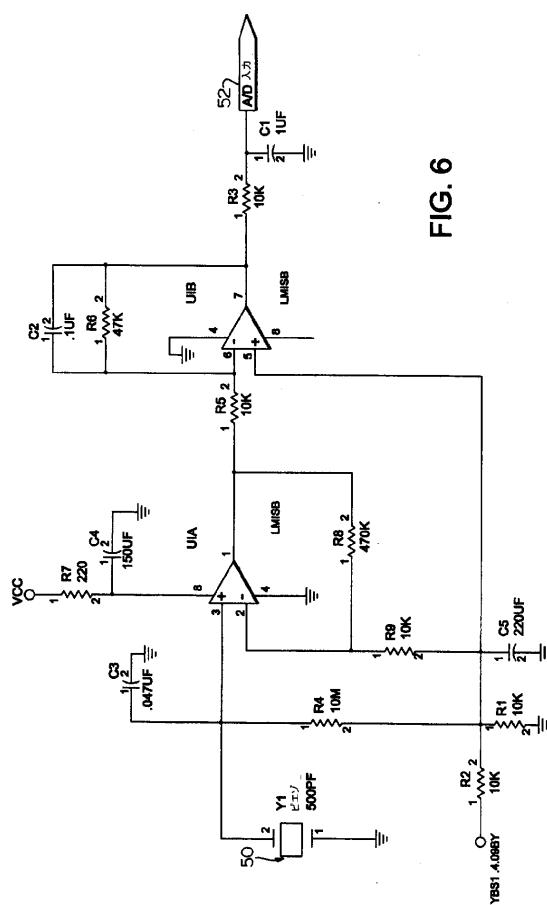


FIG. 6

【図7】

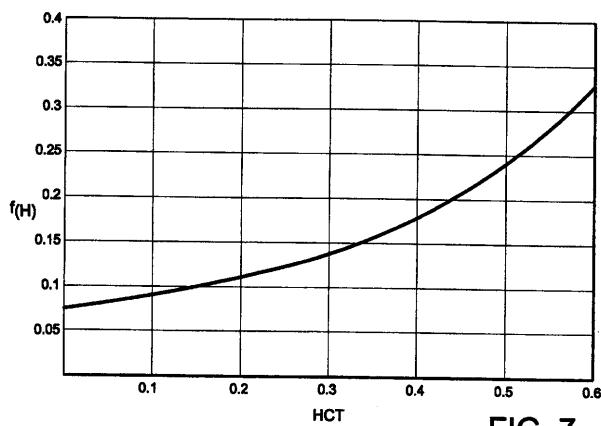


FIG. 7

【図8】

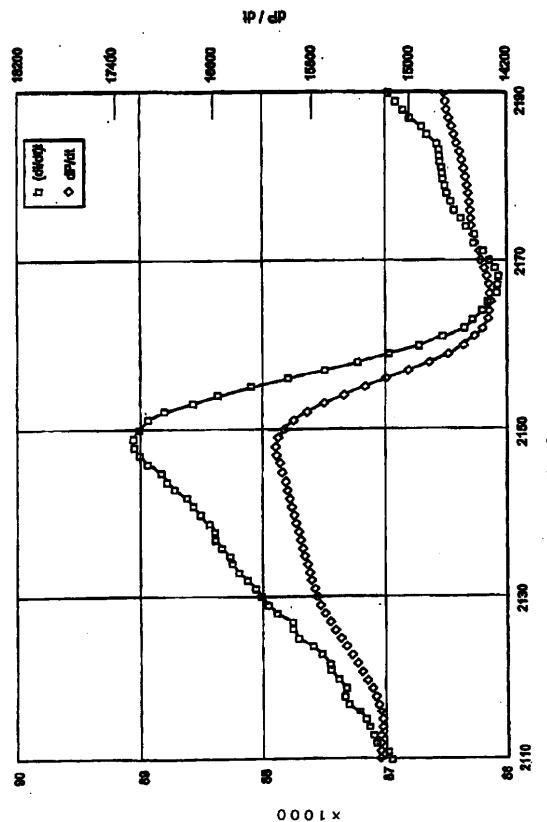


FIG. 8

【図9】

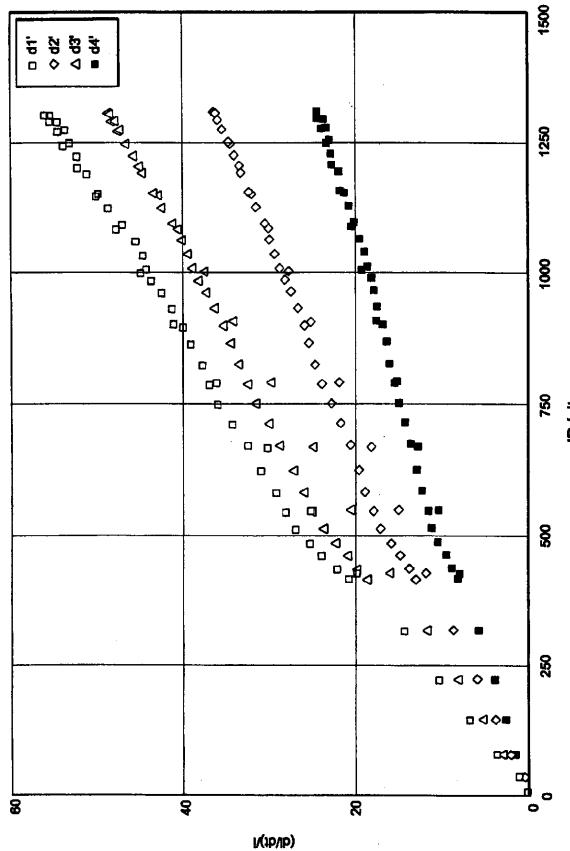


FIG. 9

【図10】

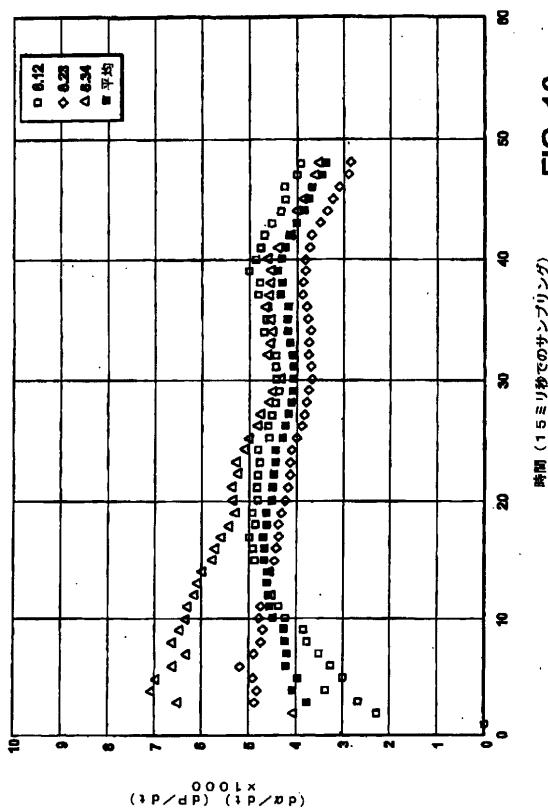


FIG. 10

【図11】

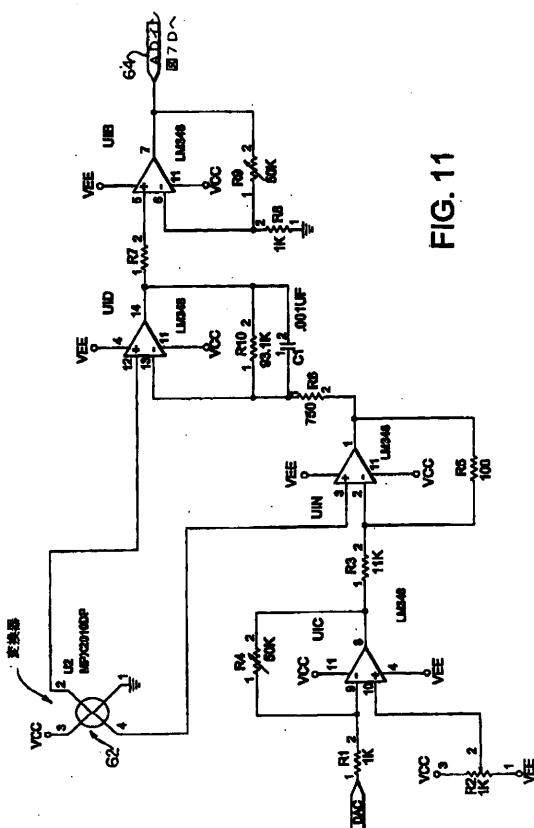


FIG. 11

【図12】

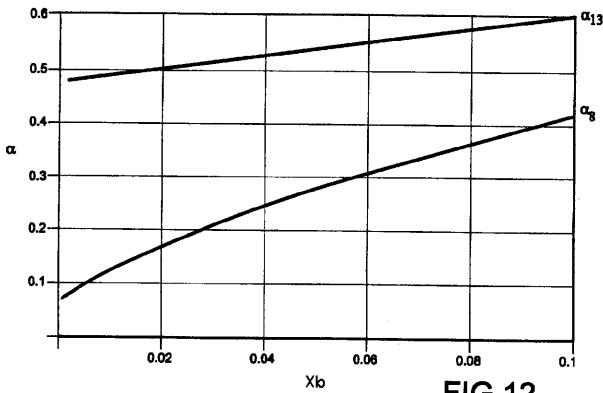


FIG. 12

【図13】

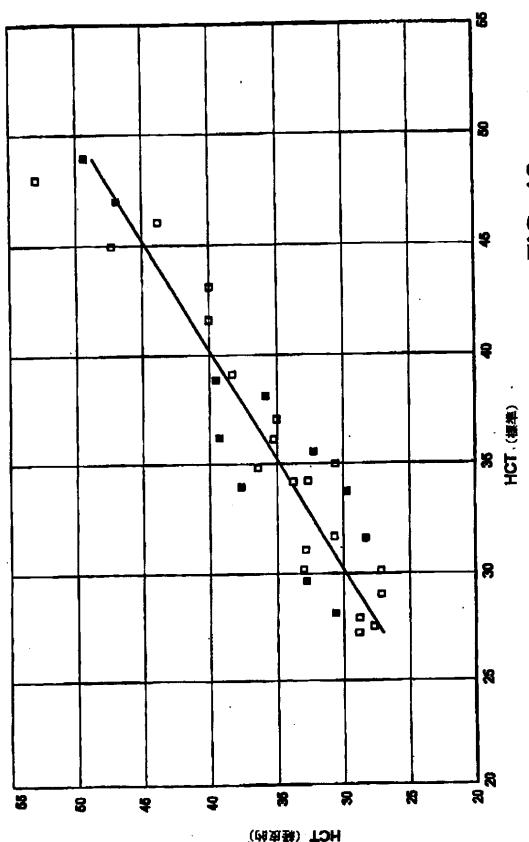


FIG. 13